Patent number:

JP1030272

Publication date:

1989-02-01

Inventor:

OKABE KAZUYA; SEKI HITOSHI

Applicant:

ALPS ELECTRIC CO LTD

Classification:

- international:

G02F1/133; G09F9/35; H01L27/12; H01L29/78

- european:

H01L29/786

Application number:

JP19870186830 19870727

Priority number(s):

JP19870186830 19870727

Report a data error here

Abstract of JP1030272

PURPOSE:To simplify a manufacturing process by a method wherein a gate electrode or source and drain electrodes provided on the side of a picture element electrode directly above a substrate is (are) composed of a double-layer structure (double-layer structures) of a transparent conductor layer and a metal layer (transparent conductor layers and metal layers). CONSTITUTION:A transparent conductor layer 12 is formed over the whole surface of a transparent substrate 1 and a metal layer 13 is formed on it. Then the transparent conductor layer 12 and the metal layer 13 are etched and patterned into the forms of a picture element electrode 3 and a gate electrode 2. Then a silicon nitride layer to be a gate insulating film 4 and an amorphous silicon hydride layer to be a semiconductor layer 5 are successively formed over the whole surface and further a phosphorus-doped amorphous silicon hydride layer to be an n<+>type layer 6 is formed and those layers are etched to be patterned and, at the same time, to form a contact hole 9. Then an aluminum layer to be a source electrode 7 and a drain electrode 8 is formed and then the metal film 13, the silicon nitride film, the amorphous silicon hydride film and the like are removed by etching and a passivation film 10 and a light shield 11 are formed.

⑩ 日本 監特 許 庁 (J P)

① 特許出顧公開

母公開特許公報(A)

昭64-30272

@Int.CI.*	識別記号	庁内整理番号		40公開	昭和64年(198	19)2月1日
H 01 L 29/78 G 02 F 1/133 G 09 F 9/35	3 1 1 3 2 7	P - 7925-5F 7370-2H 7335-5C					
H 01 L 27/12		A-7514-5F	審查請求	未請求	発明の数	1	(全4頁)

②特 顧 昭62-186830

包出 額 昭62(1987)7月27日

砂発 明 者 岡 部 和 弥 東京都大田区盟谷大場町1番7号 アルプス電気株式会社

内

砂発 明 者 閲 東京都大田区雪谷大坂町1番7号 アルプス電気株式会社

内

命出 関 人 アルブス電気株式会社 東京都大田区雪谷大塚町1番7号

20代 理 人 弁理士 志賀 正武 外2名

明 曹

1. 强明の名称

御装トランクスタ

2. 物許益求の報題

基本語上の関節性性の個方に取けられるゲート 対視もしくはソース単極およびドレインを指が放 明帯型体盤と企業態との二型構造となっているこ とを特性とする静葉トランジスタ。

3、発明の詳細な説明

(産会上の利用分野)

この発明は被退場子、センサ素子等をスイッチング収斂する短期トラングスタ(以下、TFTと助客する。)に関する。

(従来の技術)

第6数は従来のTFTを示すもので、個中符号 1 は近号器値である。この透明器板 1 上には、で リアデンなどの金銭からなるゲート電板 2 が設け られ、これと若干燥れてインジウムスズ酸化物 (以下、1 TOと略称する。) などの透明準度体

からなる盲素性感るが続けられている。このゲー ト財権2上および商業電信3上の一部には登化ケ イ末などからなるゲート絶典膜4が設けられ、こ のゲート絶針鎖4上には水素化アモルファスシリ コンセピからなる半導体関5が形成され、この手 なは昔5上にはリン似子ドープルおむアモルファ スシリコンなどからなる n ↑ 路 6 が反定のチャン。 ネルを介して**思**せられている。さらに、 N * 船 8 上にはアルミニウムセどの企品からなるソースを 植 7 むよびドレイン 観 艦 8 が 取りられ、このドレ イン電紙8は高級領板3上のゲート総裁論4、半 事体書 5 および n ↑ 曽 6 に激浪されたコンタクト ホール9を介して西黒龍猫3に旋続されている。 また、この最低全額にはシリカなどからなるパッ シベーション雌10が形成され、パッシベーショ ン脱10の上記チャンネルに対応する位置にはア ルミニウムなどの食器からなるライトシールド1. 1が設けられている。

このようなTドTを製造するには、調路電便3となるITO数を装板1金額に成鉄したのち、パ

特別昭64-30272(2)

ターニングして職業を抵3を形成し、ついでこの上からゲート進度2となるモリアデン調を全面成準し、責任にパターニングしてゲートを任2を形成する。ついで、この上にゲートを負担4、半導体35、n*間8、ソース増長7、ドレイン電報8を取次成績、パターニングすることにより行われる。

(発明が併決しようとする問題点) 。

しかしながら、このような下ド下にあっては、 その製造に対して上級の如く製造工程が多く、フォトリソエッチング工程に起因する欠略によって 参信りを十分高くすることが調整である構動があった。

この発明は上記事情に関わてなされたもので、 その製造にあたって製造工程を改略化でき多智り の内上が可能な下ドーを担似することを目的とす るものである。

(財産点を解決するための手段)

この発明では、装板直上の蓄楽電視の暴力に設けられるゲート環境もしくはソース電板およびド

シイン電機が透明等電体間と金銭費との二層構造 することをその解決手段とした。

第1回は、この発明の下ドイの例を示すもので、この例の下ドイが最ら例に示した下ドイと異なるところはゲート世紀2および国景電長3の一部が ご取得意となっている点である。すなわち、基初 1 改上の!了 O などからなる選明等電体費12と、 この透明準電体費12上のモリブデンなどからなる金額費13のご園から表皮されている。

このような信息のTFTは次のようにして推定される。

ます、舞2回に示すように選卵美種1全角に! TOなどからなる途間等電休局12を成職し、こ の上金価にモリプデンなどからなる企業度13を 成数する。次に、これら透明等能体層12かよび ▲区間13を主水系のエッチング剤を用いてエッ チングし、第3例に示すように顕浪電極3とゲー ト雑価2との多状にパターニングする。ついで、 前4回に示すようにこの上にゲート地段収4とな る望化ケイ滑などと、半導体器ちとなる水熱化プ モルファスシリコンなどを順次決勝し、さらに「 * 壁 6 となるリン気子ドープネ級化アモルファス シリコンなどを成蹊してパターニングすると同時 にコンタクトホール9モスッチングして形成する。 ついで、ソース電車でおよびドレイン電視日とな るアルミニウムなどの金属を成蹊し、パターニン グする。こののち、第5回に戻すように産業常程 3となる遺物準備体度12上の食業費13、変化 ケイ楽器、水巣化アモルファスシリコンでをエッ

チング除去して透明準準体別12を選出する。ついで、常弦に任ってパッシペーション説10、ライトシールド11を形成すれば、第1億に示すような目的とするTFTを得ることができる。

このような構造のTFTでは、その製造に殴し て上述のように加集整備3となる透明砂能体製1 2と、ゲート電報2となる金良級13をご遊に成 遊し、これら二額を賃貸にエッチングして資業電 塩3とゲート番番2とすることができる。このた め、ルトマスクを1枚食器でき、ホトエッチング 工程も1回谷路することが何能となる。また、街 非遺瘍3となる透明準理体質12上の金属限13 の章去も、低楽から行われているゲート地址以る をなす変化ケイ策略などと、半導体205をなす水 金化アモルファスシリコン質などとのエッチング 除去時に預路に行うことができるので、企業的1 3の飲去によって新たに工程が増加することもな い。よって、このTFTを製造するにあたっては、 **ホトリソエッチングご程に起因する欠陥が減少し、** 多値りが向上する。

特開昭64-30272 (8)

また、緩慢地値3となる透明場像体験12上に一部格も会議験13は、ゲート競技線4などの下方に位置するので、適効電腦3の瞬口率を低下させることもなく、また導送性であるので、ドレイン環歴8と循環電値3との電気的接続を妨容することもない。

なお、ゲート電镀 2 が接続されるゲートバスも 財命の二登貨及とすることができるのは当然である。

(発明の角型)

以上説明したように、この発明の強動トランタ

4、製造の簡単な説明

前1課は、この発明の維持トランジスタの一例 を示す順項新聞図、第2選ないし第5段は、第1 間に示した参照トランジスタの製造を工程順に示 した無理新講覧、第6個は発来の参談トランジス タの例を示す順明新編纂である。

1 ---- 进烟基板、

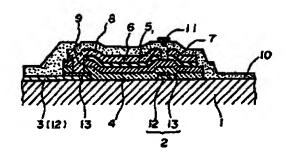
2……ゲート電響、

3 -- -- 国主党语、

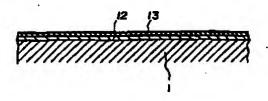
7 … … ソース電信、 8 … …ドレイン電機。

> 出版人 アルプス電気権式会社 代表名 片 同 算太郎

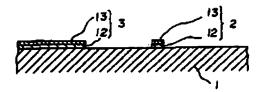
第1 図



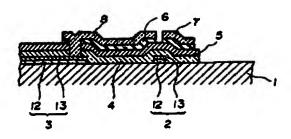
第2図



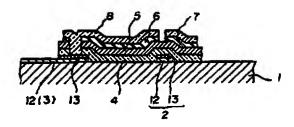
第3図



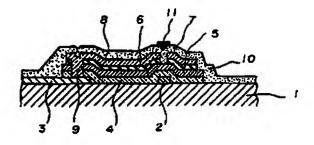
第4図



第5図



第6図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.